岡山大学機器管理システム 操作マニュアル(利用者用)

目次

1.	リユー	、ス機器	3
1.1	概	要	3
1.2	利	用者ユーザ	4
1	.2.1	利用者ユーザの登録	4
1	.2.2	ユーザ情報の変更	5
1	.2.3	パスワードの変更	5
1.3	IJ	ユース機器	6
1	.3.1	遊休機器を出品	6
1	.3.2	引き取り希望者との交渉	8
1	.3.3	引き取り先の決定	9
1	.3.4	リユース機器の承認確認、移動	10
1	.3.5	リユース機器情報の削除	11

1. リユース機器

1.1	概要

このシステムではリユース機器の情報を管理します。

リユース機器の管理は、「岡山大学機器管理システム」にログインして行います。

岡山大学機器管理システム ログイン URL: <u>https://mypage.kikibun.okayama-u.ac.jp/users/login</u>

利用者は自分の登録したリユース機器の編集、削除をします。



1.2 利用者ユーザ

1.2.1 利用者ユーザの登録

リユース機器を出品、リユース要望の登録をするための利用者ユーザを登録します。

1. 「設備・技術サポート推進室」のリユースの利用案内のページから、「ご登録はこちらから」をクリックします。



2. ユーザの情報を入力し、「登録」ボタンを押します。

共同利用機器・リュース機器 機器/青報	リユース機器 🔻	ログイン

岡山大学機器管理システム

ユーザー新規登録

ユーザ名	
abc_user	A
メールアドレス	
abc@user.com	
パスワード	
	٩
パスワード(確認用)	
••••	٩
<u>4</u>	
国任	
名	
太郎	
登録	

- 3. 登録したメールアドレスに、ユーザ登録の確認メールが届きます。
- メールに記載された URL にアクセスしてユーザ登録の手続きを完了します。登録手続のあとは管理者の承認を 待ちます。

- 5. 管理者から登録を承認されるとユーザ登録が完了し、システムヘログインできるようになります。
- 1.2.2 ユーザ情報の変更

メールアドレス、電話番号など、ユーザ情報が変更になった場合はユーザ情報を変更します。

- 1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
- 2. メニューの左端の「(ユーザ名)」→「ユーザ情報」をクリックします。

世 共同利用相機器情	機器・リユース機器 発				機器 user ▼
リユース	、機器		ユー パスマ ログ		ユーザ情報 パスワード変更 ログアウト
管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リュース		2009	編集 削除
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems ・ABI310-3R genetic analyzer リユース #電		2011	編集 削除
		1 of 1			

- 3. ユーザ情報の編集画面が表示されます。
- 4. ユーザ情報の項目を編集します。
- 5. 画面下の「登録」ボタンをクリックし、ユーザ情報の変更を保存します。

10利用機器・リュース機器 機器情報		機器 user •
ユーザ		
ユーザ名	user	
メールアドレス	info@iwamivital.com	
姓	[岡山	
名	太郎	
所雇	工学部	
電話番号	086-000-0000	
	登録	
	Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.	

1.2.3 パスワードの変更

- 1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
- 2. メニューの左端の「(ユーザ名)」→「パスワード変更」をクリックします。

1 共同利用相 機器情	機器・リユース機器 第 報				機器	user ·
リユース	- ス機器				ニーザ情報 『スワート 』グアウト	₽ [≪] 変更
管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作	
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リュース		2009	編集	削除
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems ・ABI310-3R genetic analyzer リュース 赤電		2011	編集	削除

3. 現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワード(確認用)を入力し、「登録」ボタンを押します。

共同利用機器・リユース機器 機器情報		機器 user ▼
ユーザ		
新しいパスワードを入力	して下さい。	
パスワード		
新しいパスワード	(P	
新しいパスワード(確認用)	φ	
	登録	

Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.

1.3 リユース機器

1.3.1 遊休機器を出品

不要になった機器をリユースシステムに出品します。出品する機器の情報を登録したら、部局担当者の決済へ と自動で進みます。決済が下りれば、出品したリユース機器が公開されます。

- 1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
- 2. 「新規リユース機器」をクリックしてリユース機器の登録画面を表示します。

	リユース	成省百				☆G±冊 ↓↓ つ
	管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	新規リユース機器
				1 07 1		
		Cop	oyright ©2017 Okayan	na University. All righ	hts reserved.	
ノユース	機器の情報	を入力しま	す。			
		器・リユース機器 反				機器 user ▼
	リユーフ	く機器				
		学内公開* 🧯	》非公開 ◎ 公開			
	基本情報	ž		,-בע ר	ス	
	管理	ここにヘルプを表		リユース リュース 状況	 ● 募集中 ○ 決 ○ 廃棄 	定 ◎ 交渉中 ◎ 終了
	名称*	記入例)で	こに記入例を表	リユース 前設置場		
	規格*			所 		
		 記入例) 表示できま 入例を表示 	- こに記入例を ます。ここに記 示できます。こ	後所属 · 設置場所		
		こに記入例す。	剤を表示できま	リユース後用途		
		メーカー・型式		詳細URL		
	取得年度*	年度を選択	えしてください	提供者氏		
「登録す	る」ボタン	を押してリ	ユース機器を	登録します	2	
	↓ ■ ● 共同利用機器 機器情報	・リユース機器				機器 user ▼
	ADDAUDE.					н.
				残り使用 可能年数		
						.il)
				装置を利用した研		
				究例		
				その他		

5. 登録後は部局担当者の決済へと進み、承認がされれば、リユース機器が公開されます。

リユース機器を出品後は、引き取り希望者からの連絡を待ちます。引き取り希望者から連絡があり、交渉を進めてい る場合は、状況を「交渉中」に変更します。

- 「岡山大学機器管理システム」にログインします。 1.
- 2. 「リユース機器一覧」が表示されます。

Chavas	共同利用機器 機器情報	∦・リユース機器 Q							機器	user 🔻
IJ	ユース	幾器							±≤+8 11-	7 1% 甲
	管理番号	画像	名称/規格				拠点名	取得年度	和税 リー 操作	1—人機器
	EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystem リュース	ム ns ・ABI310-3	R genetic analyzer			2011	編集	削除
	EC4EC4		走査電子顕微鏡シス FEI ELECTRON OF リユース	ステム・332 PTICS 社製・Q	UANTA250			2009	編集	削除
					1 of 1					
-1 × #		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Copyright (©2017 Okaya	ma University. All rig	hts reserved.				
引き取	マルション	父渉中の行の ∞項日 ★、「☆∛	「編集」ホタ	ンをクリ ナ	ックします。					
	ーク 沢 (元) ^{共同利用機器} 機器情報	ク項日 を 「父祝 - リユ−ス機器	∽屮」 にしま	9 0				機	器 US	er 🔻
IJ	リユース	<u> </u>							削除	、
		学内公開*	◎ 非公開 ⑧ 公開							
基	基本情報				リユース					
基	基本情報 ^{管理番号*}	EC3EC3		à	リユース ^{リユース状況}	◎ 募集中 ◎	決定 🔘 ദ	交渉中 ◎ 終了	7 🔘 廃雪	and the second se
基	基本情報 ^{管理番号*}	EC3EC3 ここにヘルプを表示す	できます	à	リユース ^{リュース状況} リュース前設置 場所	 ● 募集中 ○ 	決定 🔘 🍕	交渉中 ◎ 終了	7 🔘 廃雪	BE
基	基本情報 ^{管理番号*} 名称*	EC3EC3 ここにヘルブを表示す メチライサミ	^{できます} システム	Ŀ	リユース リュース状況 リュース前設置 場所 リュース後所 屋・設置場所	● 募集中 ◎	決定 ◎ 爻	交渉中 💿 終了	7 🔘 廃費	ğ
基	基本情報 ^{管理番号*} 名称* 规格*	EC3EC3 ここにヘルブを表示す メチライサ S	cきます システム systems ・ABI3	810-3R	リユース リユース状況 リユース前設置 場所 リユース後所 屋・設置場所 リユース後用途	 ● 募集中 ○ □ 	決定 🔘 🍕	交渉中 💿 終了	7 🔘 廃棄	
基	基本情報 ^{管理番号*} 名称* 規格*	EC3EC3 ここにヘルプを表示す メチライサ S Applied Bios genetic anal	ceます システム systems ・ABI3 lyzer	810-3R	リユース リユース状況 リユース前設置 場所 リユース後所 屋・設置場所 リユース後用途 詳細URL	 ● 募集中 ○ □ 	決定 🔘 3	交渉中 ◎ 終了	7 🔘 廃園	ē

画面下の「登録する」ボタンをクリックし、リユース機器の変更を保存します。 5.

引き取り先の決定 1.3.3

リユース機器の引き取り先が決まったら、リユース情報の状況を「決定」に変更します。引き取り先が決定したリ

ユース機器は自動で部局担当者の決済へ進みます。部局担当者から承認されれば、引き取り先へリユース機器を受け 渡します。

- 1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
- 2. 「リユース機器一覧」が表示されます。

	1000 共同利用機器・ 機器情報	リユース機器					機器	user 🔻
	リユース機	四 石					新規 リユ	ース機器
	管理番号 画	i@	名称/規格		拠点名	取得年度	操作	
	EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・(リユース	QUANTA250		2009	編集	削除
	EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems ・ABI310- リュース 文語中	3R genetic analyzer		2011	編集	削除
				1 of 1				
			Copyright ©2017 Okaya	ama University. All rig	hts reserved.			
3. 4.	引き取り先が決 リユース状況の	定したリユー 項目を「決定	-ス機器の行の「編集 E」にします。	眞」ボタンを ク	7 リックします,	0		
	共同利用機器・リ 機器情報	ユース機器				機	쁆 use	2r ¥
	リユース機	学 内公開* 《) 非公開) 公開				削除	决定
	基本情報			リユース				
	管理番号*	EC3EC3 ここにヘルプを表示で	きます	リユース状況 リユース前設置 場所	◎募集中 ◎決定 ●	交渉中 🔘 終了	7 ◎ 廃棄	
	名称*	メチライサ シ	マテム	リユース後所 屋・設置場所				
	規格*	Applied Bios genetic analy	ystems • ABI310-3R yzer	リユース後用途				

5. 画面下の「登録する」ボタンをクリックし、リユース機器の変更を保存します。

1.3.4 リユース機器の承認確認、移動

リユース機器の引き取り先の決定後、部局担当者の承認を確認します。リユースが承認されたらリユース機器を引き取 り先へ移動(移設)します。移動が完了したら、リユース機器の引き取り先の方からサポート推進室に受取の完了を連 絡します。

1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。

- 2. 「リユース機器一覧」が表示されます。
- 3. 引き取り先が決定したリユース機器が「承認」されているかを確認します。

)	、機器				<u>本(日 11 </u>
管理番号	画像	名称/規格	拠点名	取得年度	操作
EC4EC4		<u>走査電子顕微鏡システム・332</u> FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リユース		2009	編集 削
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems ・ABI310-3R genetic analyzer リュース 7年		2011	編集 削
		1 of 1			

- 4. 承認されている場合は、リユース機器を移動(移設)します。
 - 5. 移動(移設)が完了したら、引き取り先からサポート推進室へ受取の完了を連絡します。

- 1. 「岡山大学機器管理システム」にログインします。
- 2. 「リユース機器一覧」が表示されます。
- 3. 削除したいリユース機器の行の右端の「削除」ボタンをクリックします。

100 共同利用機器・リユース機器 機器情報									
ノユース	機器								
管理番号	画像	名称/规格	拠点名	取得年度	新規 リユース機器 操作				
EC4EC4		走査電子顕微鏡システム・332 FEI ELECTRON OPTICS 社製・QUANTA250 リユース		2009	編集 削除				
EC3EC3		メチライサ システム Applied Biosystems ・ABI310-3R genetic analyzer リコース 滞年		2011	編集 削除				
		1 of 1							
		Copyright ©2017 Okayama University. All rights reserved.							

4. 確認ダイアログが表示されます。「OK」ボタンを押して削除します。

OK.	機器 user *						
ļ	ノユース	機器					新規 リユース機器
	管理番号	画像	名称/为	「走査電子顕微鏡システム・332」を削除してもよろしいですか?	拠点名	取得年度	操作
	EC4EC4		走査電子 FEI ELE リユース	OK キャンセル Biosystems · ABI310-3R genetic analyzer		2009	編集 削除
	EC3EC3		メチラィ Applied リュース			2011	編集 削除
				1 of 1			